

正本

經濟部智慧財產局專利核駁審定書

受文者：精工愛普生股份有限公司（代理人：林志剛 先生）

地址：台北市南京東路二段一二五號七樓

發文日期：中華民國九十一年十月二十三日
發文字號：（九一）智專二（四）05083字

第〇九一八三〇一八五七一號

一、申請案號數：〇九〇一二五八〇三

專利分類IPC(7)……B41J 2/01, G02B 5/20

二、發明名稱：噴墨式記錄裝置及附與功能性液體之基板之製造方法

三、申請人：

名稱：精工愛普生股份有限公司

地址：日本

四、專利代理人：

姓名：林志剛 先生

地址：台北市南京東路二段一二五號七樓

五、申請日期：九十年十月十七日

六、優先權項目：

1 2000/10/17 日本2000-316954